## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

## Обнинский институт атомной энергетики -

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ											
И.о	. директора	ИМ УКИН ЄТАИ									
		А.В. Панов									
	,,	20	г.								

М.Г.Ткаченко В.А. Степанов

В.А. Степанов

## Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год

Отделение лазерных и плазменных технологий (О)

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Основная профессиональная образовательная программа: "Материалы фотоники"

		Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь			Т	Февраль Март								Апрел	Ъ		Май				Ик	ЭНЬ	$\neg$	Июль				Август																							
1		ПН	=	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	1	1 1	8 2	5 1	1 8	15	5 22	29	5	12	19	26	4	11	18	25 1	8	15	22	29 6	13	3 20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12 19	26
		BT	=	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7 :	14 :	21	28	5 1	2 1	9 2	6 2	2 9	16	5 23	30	) 6	13	20	27	5	12	19	26 2	9	16	23	30 7	14	1 21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13 20	27
		ср	=	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8 :	15 2	22	29	5 1	3 2	0 2	7 3	3 10	) 17	7 24	31	7	14	21	28	6	13	20	27 3	10	17	24	1 8	15	5 22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14 21	28
Kypc	Група	чт	=	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9 :	16	23	30	7 1	4 2	1 2	8 4	1 1	1 18	3 25	1	8	15	22	29	7	14	21	28 4	11	18	25	2 9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15 22	29
C		пт	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17 2	24	1	3 1	5 2	2 2	9 5	5 12	2 19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	29 5	12	19	26	3 1	0 17	7 24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16 23	30
		сб	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18 2	25	2	) 1	6 2	3 3	0 6	5 13	3 20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30 6	13	20	27	4 1	1 18	3 25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17 24	31
		BC	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19 :	26	3 1	0 1	7 2	4 3	1 7	7 14	1 21	1 28	4	11	18	25	3	10	17	24	31 7	14	21	28	5 1	2 19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18 25	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 :	13	14 1	5 1	6 1	7 1	8 1	9 20	) 21	1 22	23	24	25	26	27	28	29	30	31 3	2 33	34	35	36 3	7 38	3 39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51 52	53
		ПН	=											T	7			т				Э	Э	К	1								1	1	m			1	1		Э	Э	Э	у	у	К	К	К	К	к к	К
		ВТ	=											1			+	$\top$		*	* 3	Э	Э	К												+	+				Э	Э	Э	у	у	К	К	К	К	к к	К
		ср	=											1			+	$\top$		*	* 3	Э	Э	К												*	+				*	Э	Э	у	у	К	К	К	К	к к	К
1	MTM1-Б23	чт	=											1			+	$\top$		*	* 3	Э	Э	К												,					Э	Э	Э	у	у	К	К	К	К	к к	К
		пт										_		$\dashv$	-	_	+	╈			3	Э	Э	К		1	*		*		_	_	+	+		_	-	+		Э	Э	Э	Э	у	у	К	К	К	К	к к	К
		c6										*		$\dashv$	-	_	+	╈			3	Э	Э	К		1					_	_	+	+		+	+	+		Э	Э	Э	Э	у	у	К	К	К	К	к к	К
		ПН	=											_						*	* *	Э	_	_	1	1					_	_	1	1		#	+	1			Э	Э	Э	у	у	К	К	К	К	к к	К
		BT	=																	*	• 3	Э	Э	К																	Э	Э	Э	у	У	К	К	К	К	к к	К
		Ср	=											-			+	+		*	• 3	Э	Э	К												*					*	Э	Э	у	У	К	К	К	К	к к	К
1	MTM2-523	чт	=									_		十	-	+	+	╈			3	Э	_	_		1	1				_	_	+	+				+	1		Э	Э	Э	у	у	К	К	К	К	к к	К
		пт										_		十	-	+	+	╈			3	Э	Э	_		1	*		*		_	_	+	+		_	-	+		Э	Э	Э	Э	у	у	К	К	К	К	к к	К
		c6										*		十	-	_	+	╈			3	Э	Э	К		1					_	_	+	+		+	+	+		Э	Э	Э	Э	у	у	К	К	К	К	к к	К
		ПН	=								П	_		T	_	#	+	╁				Э	_	_	1	1					_	_	1	1		#	+	1			Э	Э	п	п	П	П	К	К	К	к к	К
		ВТ	=											1			+	$\top$		*	* 3	Э	Э	К												+	+				Э	Э	П	П	П	п	К	К	К	к к	К
	MTM1-522	Ср	=											1			+	$\top$		*	* 3	Э	Э	К												*	+				*	Э	П	П	П	п	К	К	К	к к	К
2	MTM2-522	чт	=											1			+	$\top$		*	* 3	Э	Э	К												,					Э	Э	П	П	П	п	К	К	К	к к	К
		пт												1			+	$\top$		*	* 3	Э	Э	К			*		*											Э	Э	Э	П	П	П	п	К	К	К	к к	К
		сб										*		1			+	$\top$		*	* 3	Э	К	К												+	+			Э	Э	Э	п	п	П	П	К	К	К	к к	К
		ПН	=								П			T	T		1	T		*	* *	Э	Э	К									1	1				1			Э	Э	п	п	П	П	К	К	К	к к	К
		ВТ	=											T			1	T		*	* 3	Э	Э	К									1	1				1	1		Э	Э	п	п	П	п	К	К	К	к к	К
_		ср	=											T			1	T			• 3	Э	Э	К									1	1		*		1	1		*	Э	П	П	П	П	К	К	К	к к	К
3	MTM-621	чт	=											T			1	T			• 3	Э	Э	К									1	1				1	1		Э	Э	п	п	П	П	К	К	К	к к	К
		пт												7		_	1	1			• 3	Э	Э	К		1	*		*				1	1		T	_	1		Э	Э	Э	П	п	П	П	К	К	К	к к	К
		сб										*		1			+	$\top$		*	* 3	Э	К	К												+	+			Э	Э	Э	п	п	П	П	К	К	К	к к	К
		ПН	=											1	7						* *	Э	Э	К	п	п	п	п	п	п	п	пп		Э	Пд	1д П	д Пд	з Пд	Пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	к к	К
1		ВТ	=									-		1	+			T		*	• 3	Э	Э	К	п	п	п	п	п	п	п	пп	Э	Э	Пд	1д П	д Пд	з Пд	Пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	к к	К
		CD CD	=									_		1	+	_	+	+		,	. 3	_	Э.	К	-	п	п	п	п	п	п	п	Э	-	Пд	* n		1 Пд		Л	*	Л	Л	к	К	К	К	К	к	к к	_
4	МТМ-Б20	чт									$\vdash$	-		+	+		H	+		,	* 3	_	Э		P	п	п.		п	п	n	0	Э	_	Пп	1д з	D,	1 Пд		Л	Л	Л	Л	К	К	К	К	К	К	K K	
1		nt nt												+	+	-	+	+		,	* 3	_	Э	- ''	+	-	*		*				Э	_		1д П	n Dr	з Пд		Л	Л	Л	П	- K	K	I/	IV.	K	K	K K	
1											Н			+	+	-	-	+			-		_	_	+-	-"-		-		"	"		_	_						А	А	А	A	16	K	K I	K	K K	14	K K	I/
		сб										*								,	3	Э	Э	K	п	П	П	П	П	П	П	п	Э	Пд	Пд	1д П	д Пд	д Пд	Д	Д	Д	Д	Д	K	K	K	K	K	K	K K	K

	- Теоретическое обучение	PУ	- Учебная практика (рассредоточенная)	СОГЛАСОВАНО:
*	- нерабочие праздничные дни	У	- Учебная практика (концентрированная)	
тк	- текущий контроль	РΠ	- Производственная практика (рассредоточенная)	Заместитель директора
$\epsilon$	- Экзаменационная сессия	П	- Производственная практика (концентрированная)	
К	- Каникулы	Пд	- Производственная практика (преддипломная)	Начальник отделения ЛаПлаз
		Γ	- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	
		Д	- Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы	Руководитель образовательной программы